

衍射光栅的半波相位差面及其与光栅误差的关系

郝 德 阜

摘 要

本文介绍了光栅两束衍射光干涉形成半波相位差面的概念,指出分光光栅干涉仪的干涉条纹方向及宽度取决于分光面和半波相位差面的相对位置。通过对有误差光栅半波相位差面的分析,导出了半波相位差面的变形与光栅误差的关系,为分析光栅误差对此种干涉仪信号精度的影响提供了一种方法。

一、半波相位差面的形成

1. 衍射光栅的波阵面

当平面波入射到理想平面衍射光栅时,各级衍射波都是平面波。如光栅的某一有误差线距为 $a(1+f)$,其中 a 为标准线距, f 为误差系数,在自准角为 α 时衍射波阵面的相位变化为

$$\Delta\phi = -\frac{2\pi}{\lambda} 2fasin\alpha^{[1]} \quad (1)$$

由此可以推出(图1),当以0点为参考点,沿 x 方向考察时有:

- ① 对于正衍射级,当 $fa < 0$ 时波阵面相位超前 $\Delta\phi$, 当 $fa > 0$ 时波阵面相位落后 $\Delta\phi$ 。
- ② 对于负衍射级,当 $fa < 0$ 时波阵面相位落后 $\Delta\phi$, 当 $fa > 0$ 时波阵面相位超前 $\Delta\phi$ 。
- ③ 当刻线连续有误差时,波阵面连续变化。

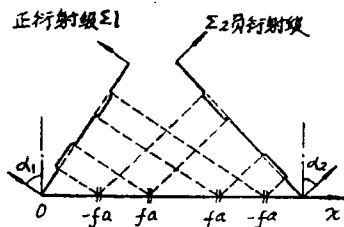


图1 衍射波阵面和光栅误差的关系

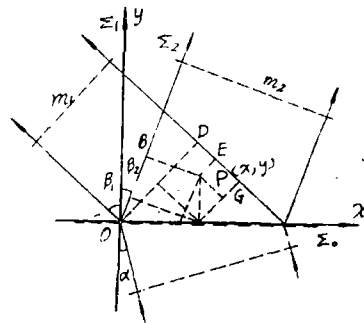


图2 两束衍射光的干涉

2. 两束衍射光的干涉^[2]

在如图2的坐标系中,光栅上方任一点 $P(x, y)$ 处于 m_1 和 m_2 级两束衍射光中,可以求出这两束光在 P 点的相位差为

$$\Delta\phi_p = 2\pi \frac{m_1 - m_2}{a} x + \frac{2\pi}{\lambda} (\cos\beta_1 - \cos\beta_2) y \quad (2)$$

其中 λ 为衍射波长, β_1, β_2 为衍射角。

3. 半波相位差面

在式 (2) 中, 当 $\beta_1 = |\beta_2|$ 时, 变为

$$\Delta\phi_p = 2\pi \frac{m_1 - m_2}{a} x \quad (3)$$

此式表明任意点 $P(x, y)$ 的相位差只与 x 有关, 在三维坐标系中是一个等相位差面。令

$\Delta\phi_p = (2k+1)\pi$, k 为整数, 得第 k 个半波相位差面方程

$$x_k = \frac{a}{m_1 - m_2} \left(k + \frac{1}{2} \right) \quad (4)$$

当 $m_1 = -m_2 = m$ 时

$$x_k = \frac{a}{2m} \left(k + \frac{1}{2} \right) \quad (5)$$

相邻的两个半波相位差面间距为

$$\delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{a}{2m} \quad (6)$$

实际上等相位差面和两束光干涉的等强度面是一致的。

二、分光光栅干涉仪和半波相位差面

1. 使用分光板时的半波相位差面

分光光栅干涉仪是用分光板把一束平行光分成两束投射到光栅上; 每一束经过分光板的衍射光也都被分成两束。为方便起见, 把分光板作为理想的分光面讨论。

当分光面平行于光栅刻线和法线时, 只要注意到入射光是被分成的两束光, 当分光面平行于刻线但与法线成 γ 角时, 因 γ 角远小于衍射角, 都可以证明有分光面时的半波相位差面公式和无分光面时的公式 (5)、(6) 相同。

2. 分光面的作用

虽然光栅上方有无分光面都可产生半波相位差面, 但是如果没有分光面, 这些半波相位差面是不易被利用的。分光面除了把入射光分成两束外, 还有以下作用:

① 使半波相位差面成为可见的或可接收的条纹。

分光面能使分开角度很大的本来无法同时看到的两束衍射光 m_1 和 m_2 (图3a) 同时出现在每一侧 (图3b), 使干涉结果变为可见的。

② 计数平均半波相位差面, 输出线位移计量信号。

分光面对变形了的半波相位差面有平均作用, 当分光面和光栅相对移动时, 分光面可以计数掠过它的半波相位差面的数目, 输出计量信号。

③ 可以得到不同方向和宽度的条纹。

在理想情况下, 半波相位差面是一族平行于光栅刻线和光栅法线的平面, 通过分光面所看到的条纹的方向和宽度完全取决于分光面与半波相位差面的相对位置。当分光面 AA 仅相

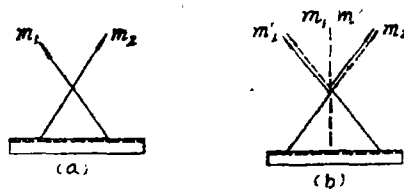


图3 分光面的作用

对于法线倾斜时（图4），看到的条纹方向平行于刻线，宽度为 e 。当分光面 AA 仅相对于刻线倾斜时（图5），看到的条纹平行于法线。当分光面相对于刻线和法线都有倾斜时，看到是斜条纹。当分光面平行于半波相位差面时看到的是无穷宽条纹。

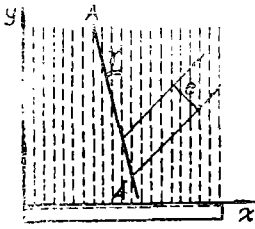


图4 平行于刻线的条纹

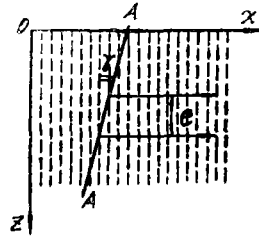


图5 平行于法线的条纹

图6是由实验得到的分光光栅干涉仪的各种情况条纹的照片。图中的“左转”“右转”调节分光面对法线的倾斜角；“左倾”“右倾”调节分光面对刻线的倾斜角。从一种状态的条纹调节成另一种状态的条纹必经如图中所示的次序，不能跃变。

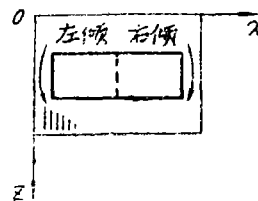
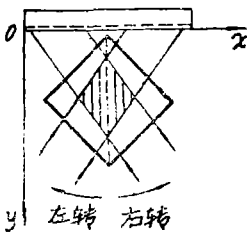
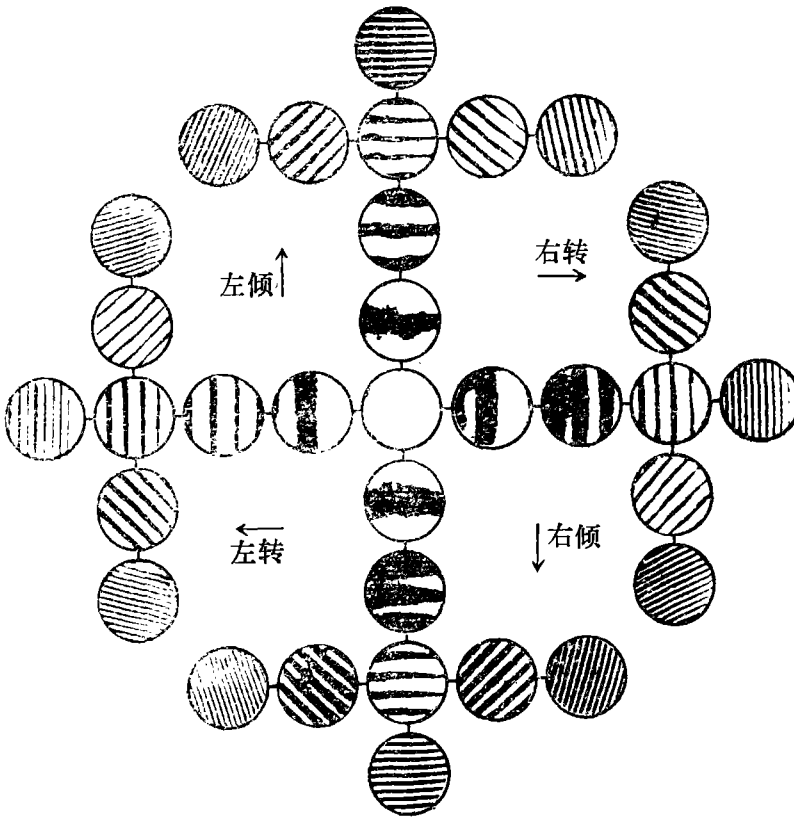


图6 分光光栅干涉仪条纹图谱

三、有误差光栅的半波相位差面

当光栅的线距有误差时，将引起半波相位差面的变形。在图7中， m_1 级光在 $P(x, y)$ 点的相位和 OH 段光栅的累积误差有关； m_2 级光在 $P(x, y)$ 点的相位和 OG 段光栅的累积误差有关。如 OH 段恰有 h 条有误差的刻线，误差系数为 f_i ； OG 段恰有 g 条有误差的刻线，误差系数为 f_j ，则累积误差分别为

$$a \sum_{i=0}^h f_i \quad \text{和} \quad a \sum_{j=0}^g f_j \quad (7)$$

如是连续变化误差时，可分别表示为

$$\int_0^{x+y/ga} f_1(x) dx \quad \text{和} \quad \int_0^{x-y/ga} f_2(x) dx \quad (8)$$

这时，半波相位差面可表示为

$$x_k = \frac{a}{2m} \left(k + \frac{1}{2} \right) + \frac{a}{2} \left(\sum_{j=0}^g f_j + \sum_{i=0}^h f_i \right) \quad (9)$$

$$\text{或} \quad x_k = \frac{a}{2m} \left(k + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left[\int_0^{x_k - y/ga} f_2(x) dx + \int_0^{x_k + y/ga} f_1(x) dx \right] \quad (10)$$

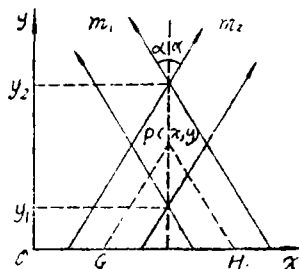


图7 有误差光栅的半波相位差面公式推导

四、半波相位差面的过渡变化及平均公式

如果光栅上有不同类型的误差，分界点为 x_0 (图8)，过 x_0 的两条衍射光 x_0V 和 x_0U 叫做过渡线，它把半波相位差面分成 A, B, C 三个区域，其半波相位差面方程式 $x_{Ak}(y)$ 、 $x_{Bk}(y)$ 和 $x_{Ck}(y)$ 可根据光栅在 x_0 前后误差系数的具体形式按公式 (9) 或 (10) 求出。

图8中两束衍射光 m_1 和 m_2 覆盖光栅的长度各为 d ，其间隔为 b ，在从 y_1 到 y_2 之间形成半波相位差面。当沿 y 方向在 y_1 和 y_2 之间求平均半波相位差面位置时，按所包含的区域的不同可分为 I, II, III 段。各段的平均半波相位差面方程可表为

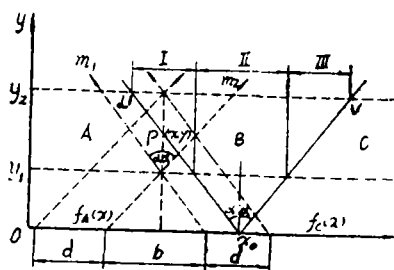


图8 半波相位差面的过渡变化

$$\bar{x}_{kI} = \frac{1}{y_2 - y_1} \left[\int_{y_1}^{y - (x_k - x_0)/ga} x_{Ak}(y) dy + \int_{y - (x_k - x_0)/ga}^{y_2} x_{Bk}(y) dy \right] \quad (11)$$

$$\bar{x}_{kII} = \frac{1}{y_2 - y_1} \int_{y_1}^{y_2} x_{Bk}(y) dy = x_{Bk} \quad (12)$$

$$\bar{x}_{k, \text{II}} = \frac{1}{y_2 - y_1} \left[\int_{y_1}^{y = (x_k - x_0) \operatorname{ctg} \alpha} x_{0k}(y) dy + \int_{y = (x_k - x_0) \operatorname{ctg} \alpha}^{y_2} x_{Bk}(y) dy \right] \quad (13)$$

平均半波相位差面的间距可参照公式 (6) 求出。

五、有误差光栅的半波相位差面举例

1. 超射误差

光栅的超射误差这里是指光栅的某一条刻线突然出现的显著误差。如超射误差的位置在 x_0 (图 9), 超射误差系数为 Δ , 则此线距可表为

$$a(x_0) = a(1 + \Delta) \quad (14)$$

过 x_0 的过渡线把从 y_1 到 y_2 间的半波相位差面分成 A, B, C 三个区域和 I, II, III 三个段。

用公式 (9) 可求出各区的半波相位差面公式分别为

$$x_{Ak} = \frac{a}{2m} \left(k + \frac{1}{2} \right) \quad (15)$$

$$x_{Bk} = \frac{a}{2m} \left(k + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \Delta a \quad (16)$$

$$x_{Ck} = \frac{a}{2m} \left(k + \frac{1}{2} \right) + \Delta a \quad (17)$$

由公式 (6) 可知半波相位差面间距为

$$\delta x_A = \delta x_B = \delta x_C = \frac{a}{2m}$$

即半波相位差面的间距是正常的, 只是在 B 区向后移动 $\frac{1}{2} \Delta a$, 在 C 区向后移动 Δa 。

把公式 (15), (16), (17) 代入公式 (11), (12), (13) 可求出 I, II, III 段的平均半波相位差

面方程 $\bar{x}_{k, \text{I}}$, $\bar{x}_{k, \text{II}}$ 和 $\bar{x}_{k, \text{III}}$, 再由公式 (6) 可求出这三段的平均半波相位差面间距分别为

$$\delta \bar{x}_{\text{I}} = \frac{a}{2m} \left(1 + \frac{\Delta a}{2d} \right) \quad (18)$$

$$\delta \bar{x}_{\text{II}} = \frac{a}{2m} \quad (19)$$

$$\delta \bar{x}_{\text{III}} = \frac{a}{2m} \left(1 + \frac{\Delta a}{2d} \right) \quad (20)$$

由以上分析可知, 当光栅上有超射误差 Δa 时, 将引起 I, III 段平均半波相位差面的误差, 新的误差系数为

$$\bar{\Delta} = \frac{a}{2d} \Delta \quad (21)$$

因 $a \ll d$, 所以 $\bar{\Delta}$ 值是极微小的。

总的累积误差可以由误差系数积分得到:

$$\int_{x_0 - \frac{b}{2} - d}^{x_0 - \frac{b}{2}} \bar{\Delta} dx + \int_{x_0 + \frac{b}{2}}^{x_0 + \frac{b}{2} + d} \bar{\Delta} dx = \Delta a \quad (22)$$

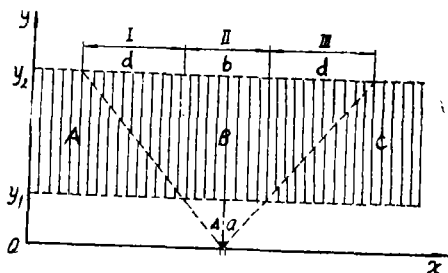


图 9 有超射误差光栅的半波相位差面

且令 $\delta x = x_{k+1} - x_k$, $x = \frac{1}{2}(x_{k+1} + x_k)$

$$\text{则有 } \delta x = \frac{a}{2m} \left[1 - \xi \sin \frac{2\pi}{e} x \cos \left(\frac{2\pi}{e} y t g \alpha \right) \right]$$

把分式展成级数, 略去二阶以上小量得

$$\delta x = \frac{a}{2m} \left[1 + \xi \sin \frac{2\pi}{e} x \cos \left(\frac{2\pi}{e} y t g \alpha \right) \right] \quad (25)$$

对 y 积分求平均半波相位差而间距

$$\overline{\delta x} = \frac{a}{2m} \left(1 + \frac{\xi e}{y_2 - y_1} A \sin \frac{2\pi}{e} x \right) \quad (26)$$

其中

$$A = \frac{1}{\pi} t g \alpha \sin \left(\frac{y_2 - y_1}{e} \pi t g \alpha \right) \cos \left(\frac{y_2 + y_1}{e} \pi t g \alpha \right) \quad (27)$$

当 y_1 , y_2 和 α 确定后 A 是一常数, 当 $\alpha > 17^\circ$ 时通常有 $|A| < 1$ 。

由以上分析可知, 当光栅上有周期误差时, 原则上平均半波相位差面也有周期误差, 但是振幅变化 $\frac{e}{y_2 - y_1} A$ 倍。在一般情况下, $e \ll y_2 - y_1$ 即可以认为光栅上的短周期误差对干涉仪的输出信号无影响。对长周期误差, 如 $e < \frac{y_2 - y_1}{A}$, 误差振幅缩小。如果根据 e 的大小, 适当调节 y_1 和 y_2 可使 $A = 0$, 这时无论光栅上有长短周期误差, 原则上对输出信号都无影响。

例如, 我们的光电控制衍射光栅刻划机是纯机械刻划机刻出的光栅作为分度基准的。但机械刻划机刻出的光栅具有周期为 $e = 1$ 毫米的周期误差, 主要是由周期误差引起的罗兰鬼线相对强度大约为 0.1% 。但用这样光栅构成干涉仪, 使 $\alpha = 19^\circ$, $y_1 = 10$ 毫米, $y_2 = 40$ 毫米, 可算出 $\frac{e}{y_2 - y_1} A$ 值小于 0.01 , 即周期误差的振幅缩小一百倍。实际上, 用此干涉仪的光电控制刻划机刻出的光栅周期误差极小, 罗兰鬼线的相对强度小到测量不出。

本文得到梁浩明老师的热心指导和认真审阅, 在此表示衷心感谢。

参 考 文 献

- [1] G.W.Stroke; Handbuch der Physik, 1967 19, 533
 [2] Г.Н.Рассудова и Ф.м.Герасимов; Оптика и Спектроскопия, 1963 14, 406